

研 究 者 各 位

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所長
藤本 正樹

2026 度共同利用（宇宙放射線）の公募について

宇宙科学研究所に設置されている宇宙放射線装置の共同利用を下記の要領のとおり公募いたします。応募される方は公募システムからお申込み下さい。

1. 公募テーマの種類

飛翔体による宇宙観測およびそれに関連するもので、宇宙科学研究所に設置されている装置を用いる研究に限ります。

2. 共同利用に供される装置および担当者

I. 赤外線装置	{	宇宙科学研究所	鈴木 仁研	}
		名古屋大学	金田 英宏	}
II. X線実験装置	{	宇宙科学研究所	石田 学	}
		大阪大学	松本 浩典	}
III. 熱真空試験装置	{	宇宙科学研究所	前田 良知	}
		宇宙科学研究所	石田 学	}
IV. 赤外線モニター観測装置	{	国立天文台	和田 武彦	}
		宇宙科学研究所	河原 創	}

各装置の詳細については4～10頁参照のこと。問い合わせは各担当者へ願います。メールアドレスは以下の通りです。

鈴木：suzuki@ir.isas.jaxa.jp

石田：ishida@astro.isas.jaxa.jp

前田：ymaeda@astro.isas.jaxa.jp

和田：takehiko.wada@nao.ac.jp

河原：kawahara@ir.isas.jaxa.jp

本公募に応募できるのは、原則としてⅠ～Ⅳの装置を利用する実験とします。その他の装置の利用を希望する場合には、事前に事務局 (email: kyodo1@jaxa.jp) 宛てご相談の上、了承を得てください。

3. 研究期間 2026 年 4 月～2027 年 3 月
4. 申込期限 **2026 年 2 月 2 日（月） 17 時**
5. 申込方法 https://www.qs-conductor.com/JAXA_Facility/login.aspx
 - (1) 上記の URL から公募システムにお入りください。公募システムにログインするためには、アカウントが必要です（シンポジウムシステムのアカウントも使用できます）。アカウントが無い場合はユーザー登録を行って申込みを行ってください。
 - (2) 申込書、体制表をダウンロードし必要事項をご記入の上、公募システムの「申込み」からファイルをアップロードして下さい。なお、**2025 年度**課題採択者につきましては、成果報告書も併せて「申込み」からファイルをアップロードして下さい。
6. 共同利用申込書作成に対しての注意点
 - (1) 申し込みいただいた研究については宇宙放射線専門委員会にて審議・選定を行います。最終的な採択については、宇宙科学研究所の予算状況等を検討のうえ、4 月（予定）に行います。
 - (2) 研究代表者の方は、応募される研究課題に参画する研究者（共同研究者）、大学院生の **2026 年度時点**の情報をとりまとめて別添 2「体制表」にご記入のうえ、**(pdf 化せずに) EXCEL** で申込書と併せてご提出ください。

研究課題が採択された場合

 - (a) 体制表記載の研究者（JAXA 職員を除く）、大学院生（総合研究大学院大学物理科学研究科宇宙科学専攻の方、東京大学大学院学際理工学講座の方、JAXA 特別共同利用研究員等、JAXA 職員を指導教員とされる方を除く）の方々は「同意書」、「一般安全教育の受講・確認票」、さらに大学院生の方は「傷害保険（付帯賠償責任保険）の加入証明の写し」も速やかに公募システムから提出願います（<http://www.isas.jaxa.jp/researchers/inter-university/>を参照願います）。同意書等が提出され次第、「大学共同利用システム研究員」、「大学共同利用システム研究員補」として登録し、ユーザズオフィスで各種サービスをさせていただきます（同意書、安全教育受講確認書・誓約書の有効期間は 5 年）。
 - (b) 海外居住者、または、「みなし輸出」管理の対象となる日本国居住者が実験に参加される場合は、輸出管理に関する審査が必要となります。審査に時間を要するため、実験参加予定日より十分前もって各担当者にご連絡ください。
 - (3) 申込書「4. 使用する主な設備・利用方法」には具体的にどの設備をどのように利用するか明記してください。
 - (4) 宇宙航空研究開発機構外の利用者で実験時に旅費の支給が必要な場合は、必ず申込書「6.旅費補助希望」及び「7.来訪計画」にご記入いただく

ようお願いいたします。なお、予算枠の制限があるため、ご希望に添えない場合がございますが予めご了承ください。

(5) 2025 年度に採択された課題の研究代表者の方は、必ず **A4 用紙 1 枚程度の成果報告（様式不問）** を「申込書」・「体制表」と併せてご提出下さい。成果報告書の提出を 2026 年度課題の選定の要件とします。なお、成果報告書は ア) 利用した設備（年度末までの利用予定を含む）、イ) 成果発表リスト（無しの場合はその旨を明記）を明記の上、図や写真を適宜含めて記載して下さい。

(6) 研究に必要な設備設置の希望がある場合は、申込書「5.その他参考事項」欄に記入してください。但し、設置が約束されるものではありません。

(7) 緊急に実験が必要な場合は年度途中でも共同利用を認める場合がありますので、別途宇宙放射線専門委員会にご相談して下さい。

(8) 共同利用にあたって放射線業務に従事する際は、別紙 1 の様式を提出の上、飛行機にて来所する場合を除き、所属機関において使用しているフィルムバッジまたはガラスバッジを持ち込んで着用して下さい。

(9) 成果発表時には、下記のような謝辞をお願いしています。

「本研究は ISAS/JAXA 大学共同利用(宇宙放射線)の支援を受けた」

“This work was supported by the fund of the inter-university research system at ISAS/JAXA.”

7. 個人情報の利用目的

申込者から提供いただいた個人情報は、当該試験施設・設備等の利用、大学共同利用システム研究員及び同研究員補の採択や管理、相模原キャンパスにおける安全や社屋の管理、ユーザズオフィスにおける各種サービスの実施、機構が主催する関連するシンポジウム等や当該試験施設・設備等の翌年度の公募の案内のために利用します。

I. 赤外線装置

1. フーリエ分光器 Bruker 社製 VERTEX-80V

分解能 最高 0.06 cm^{-1}

測定波数域 $10\text{ cm}^{-1}\sim 12800\text{ cm}^{-1}$ (ビームスプリッタ・検出器自動交換)

専用アクセサリー

- ・角度可変反射率測定ユニット (A513)
 - 入射/出射角範囲: $13^{\circ} \sim 83^{\circ}$
 - ワイヤグリッド 赤外偏光子 ($50\sim 333\text{ cm}^{-1}$)
- ・透過率測定用サンプルチェンジャー (A508)

2. ブラックボディー光源

a) Electro Optical Industries 社製 RCN1350 N1

温度範囲 $50\sim 1350^{\circ}\text{C}$, 温度正確度 $\pm 3.5^{\circ}\text{C}$

温度安定性 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

放射率 $> 99\%$

開口径 25 mm 手動フィルタホイール (12位置)

b) 東京精工(株)製 放射基準平面黒体 BF-D52-0180

温度範囲 $50\sim 200^{\circ}\text{C}$, 温度安定性 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 以下

放射面 $\phi 180\text{ mm}$ 温度均一性 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 以下

放射率 0.97 以上

3. 極低温環境試験装置 1

被試体 40 cm 径、高さ 40 cm まで

最低温度 1.8 K

冷却方法 GM 冷凍機+超流動ヘリウム

(極低温環境試験装置 1 は準備に長い時間が掛かります。また、寒剤の入手事情に由るため、申請前に装置担当者にご相談下さい。)

4. 極低温環境試験装置 2

被試体 90 cm 径、高さ 30 cm まで

最低温度 1.8 K

冷却方法 超流動ヘリウム

(極低温環境試験装置 2 は準備に長い時間が掛かります。また、寒剤の入手事情に由るため、申請前に装置担当者にご相談下さい。)

5. 極低温望遠鏡試験装置

レーザー干渉計を用いて極低温下で鏡面測定が可能

被試体 口径 75 cm、曲率半径 1.7 m まで

冷却温度 10 K

レーザー干渉計 ZYGO 社 GPIXP-HR

(極低温望遠鏡試験装置は準備に大変長い時間が掛かります。また、寒剤の入手事情に由るため、申請前に装置担当者にご相談ください。)

6. 高精度研磨器 ムサシノ電子株式会社製 超精密研磨装置 MA-200D

研磨対象材料: 高純度ゲルマニウム、高純度シリコン

研磨対象形状: ウエハー直径 50 mm 以下、厚み 500 μm 程度

7. ワイヤボンダー WEST BOND 社製 7400A

金/アルミニウムワイヤー (ワイヤー径: 25 μm)

Ⅱ．X線実験装置

1. X線反射率測定装置

・X線発生装置一次X線発生部（回転対陰極型）

- (1) 最大定格出力 60kV, 200mA
- (2) 安定度 1%以下
- (3) ターゲット C, Al, Ti, Cu, Mo, W, Pt
- (4) 単色化装置 各種金属フィルター

Ge(220)二結晶分光器（エネルギー範囲 3.21—30keV）

・X線試験用超高真空装置

真 空 槽 1000φ×1000（高）mm

到達真空度 10^{-6} Torr 以下

内部駆動装置

駆 動 台：600mm³, 30kg 以内の試験体収納可能

上下方向：±100mm 精度 10μm

θ 方 向：±90° 精度 0.01°

φ 方 向：±45° 精度 0.01°

2. 平行X線実験装置（30m ビームライン）

X線発生器部（高輝度回転対陰極型）

(1) 定格出力

最大定格出力 60kV, 200mA

管電圧電流安定度 0.1%以下

(2) X線発光領域サイズ

実焦点サイズ 0.5×10mm²：取り出し角 6 度のとき実効値 0.5×1mm²

0.1×1mm²：取り出し角 6 度のとき実効値 0.1×0.1mm²

(3) ターゲット Mo, Cu, W, Ti, Al, C, Pt, Fe, Ag

(4) 単色化装置 各種金属フィルター

Ge(220)二結晶分光器（エネルギー範囲 3.21—
30keV）

Pt/C 二結晶分光器（Cu-L 0.9keV、Al-Kα 1.49keV）

逆望遠鏡部

- (1) X線直入射鏡 （株）ニコン製 口径 20cm

- (2) 微調機構 炭素 K 線 (44Å) 用多層膜コート
3 方向ステージ, 3 軸回転台

真空ダクト部

- (1) 直接拡散光 基線長 32m

試料室

- (1) 真空チェンバー 約 2m(左右方向)×1.8mq
(2) 機構部 パルスモーター駆動
- | | |
|--------|-------------------------------|
| 左右動 | ストローク 640mm ; 1 パルス送り量 10μm |
| 上下動 | ストローク 500mm ; 1 パルス送り量 0.25μm |
| z 軸回転 | ストローク 10° ; 1 パルス送り量 0.001 度 |
| y 軸回転 | ストローク 10° ; 1 パルス送り量 0.001 度 |
| 光軸周り回転 | ストローク 360° ; 1 パルス送り量 0.001 度 |

測定室

- (1) 真空チェンバー 約 8m(前後方向)×1.8mq
(2) 機構部
- | | |
|-----|-------------------------------|
| 左右動 | ストローク 900mm ; 1 パルス送り量 10μm |
| 上下動 | ストローク 500mm ; 1 パルス送り量 0.25μm |
| 前後動 | 手動にて調整可能 |
- (3) 測定器 半導体検出器
- PC (軟 X 線用フロー比例計数管)、検出エネルギー範囲 1—20 keV
- C-MOS 検出器、検出エネルギー範囲 0.2—20 keV
- その他、担当者の許可を得た上で、任意の測定器を持ち込み可能。

3. 多層膜成膜装置

成膜方式 : DC マグネトロンスパッタ

ターゲット :

- (1) 材質 : Pt, Au, W, C その他
(2) サイズ : 25cm×10cm

4. X 線望遠鏡校正用可視平行光源

ビーム：

- (1) 光源：白色光（タングステンランプ）
- (2) ビームサイズ：直径 30cm
- (3) 平行度：5 秒角程度

供試体ステージ：

- (1) 搭載可能サイズ：直径 50cm 程度の望遠鏡まで。
- (2) 搭載重量：50kg 程度まで。
- (3) 回転方向：ビームに垂直な軸回りの回転 2 軸

角度分解能：1 秒角程度

ストローク：1°程度

検出器：フォトダイオード（位置分解能なし）。

5. 非接触三次元形状測定装置

仕様 （株）三鷹光器社製 NH-3NS

使用レーザー 半導体レーザー(波長 635 nm)

対物レンズフォーカスエリア

10 倍：15 μm

50 倍：2 μm

100 倍：1 μm

ステージ部

可動範囲 X 200 mm、Y 150 mm、Z 120 mm

分解能

X,Y 0.01 μm

Z 測定精度 [L = 測定長 (mm)] 0.1 + 0.3 L/10 μm

III. 熱真空試験装置

装置性能

真 空	4×10 ⁻⁴ Pa 以下
温 度	−40℃～+80℃
容 器	800H×800W×1000D
温 調 方 式	調温槽内に真空槽を設置
ベースプレート	760W×760D×20 ^{mm} (アルミニウム合金) プレート上温度分布±2℃
真 空 ポ ン プ	油回転ポンプ 700l/min ターボ分子ポンプ 1800l/s
調 温 槽	1500H×1200W×1200D (mm) 機械式冷凍機及び電気式加熱等併用式 二元単段圧縮式冷凍方式 使用冷媒 R404A+R23 ヒーター 15kW
質 量 分 析 計	方式 四重極質量分析計 質量範囲 m/e=1～400 分解能 M/ΔM=1M 最少検知分圧 10 ⁻¹¹ ～10 ⁻¹² Pa
膜 圧 計	TQCM (Thermoelectric Quartz Crystal Microbalance) コンタミネーションモニタ用 MK-24 センサ, M2000-424 コントローラ (各 1 台)

IV. 赤外線モニター観測装置

総合性能諸元

- | | | |
|------|------------------------|---|
| (1) | 主 鏡 口 径 | 1.3 m |
| (2) | 焦 点 モ ー ド | カセグレン焦点及びナスミス焦点
合成 F は 18 |
| (3) | 星像の分解能 | 1" |
| (4) | 視 野 | 3' |
| (5) | 観測可能波長域 | 1 μm 以上 |
| (6) | 本装置からの放射率 | 8%以下 (A=1~5 ミクロン, カセグレン焦点に
おける値) |
| (7) | 駆 動 範 囲 | EL 15°~91°
AZ $\pm 270^\circ$ |
| (8) | 最大駆動速度 | 3°/s |
| (9) | 最大加 速 度 | 0.5°/s ² |
| (10) | 追尾精度 | 5 分間の追尾で誤差 0.4"以下 |
| (11) | 架 台 の 方 式 | 経緯台方式 |
| (12) | 観 測 装 置 | 現在常備されたものはない。
最大重量 カセグレン焦点 50 kg
ナスミス焦点 200 kg |
| (13) | 宇宙科学研究所相模原キャンパス研究管理棟屋上 | |

共同利用に応募される方は、1 ページに記載されている装置担当者に、
前もって御相談下さる様お願い致します。